



記號	變更者	日期	變更	紀錄	機殼加工	一般公差	公差:(DEC)	設計:(DESIGN)	繪圖:(DRAW)	設備名稱:(MACHINE NAME)	數量:(QTY)	材質:(MATERIAL)	表面處理:(TREATMENT)	圖號:(DRAWING NO.)
△			2008.12.15		長度公差(mm)	±30				SNEC-EC				SNEC-EC
△					以上	±0.1								
△					100/250/405	~	32~125							
△					200/500/401	▽	8.0~25							
△					500/1000/4015	▽▽	2.0~6.3							
△					1000/2000/402	▽▽▽	0.25~1.6							